ЭЛЕКТРОННАЯ И ИОННАЯ ОПТИКА

УДК 621.3.032.266

О ВЛИЯНИИ ПОПЕРЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ В СХОДЯЩИХСЯ ЛЕНТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПУШКАМИ С ЧАСТИЧНОЙ МАГНИТНОЙ ЭКРАНИРОВКОЙ КАТОДА

© 2020 г. Ю. Г. Гамаюнов^{а, *}, Е. В. Патрушева^а

^аСаратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012 Российская Федерация

> *E-mail: GamaunovYG@info.sgu.ru Поступила в редакцию 14.06.2019 г. После доработки 10.07.2019 г. Принята к публикации 20.07.2019 г.

Представлены результаты исследований влияния начальных тепловых скоростей электронов в сходящихся ленточных электронных пучках, формируемых пушками с частичной магнитной экранировкой катода. Результаты представлены в виде обобщенных графических зависимостей, которые применимы как для контроля конфигурации теплового пучка при различных его параметрах и уровнях фокусирующего магнитного поля, так и для моделирования электронно-оптических систем, обеспечивающих необходимый уровень токопрохождения таких пучков в пролетном канале.

DOI: 10.31857/S0033849420050058

введение

Продвижение источников излучения О-типа в коротковолновый диапазон предъявляет жесткие требования к величине токопрохождения электронного пучка в пролетном канале малых поперечных размеров. Высокое токопрохождение пучка необходимо, чтобы избежать возможного разрушения мелкоструктурных элементов электродинамической системы в случае попадания на них даже небольшой части пучка, имеющего большую плотность тока и удельную мощность. Помимо чисто технических причин, осложняющих формирование и транспортировку таких пучков, появляются факторы, которые в источниках излучения длинноволнового диапазона не имели решающего значения. К ним следует отнести влияние начальных тепловых скоростей электронов на конфигурацию и структуру пучка, приводящее к расплыванию пучка, перераспределению плотности тока по сечению, ограничению по предельному сжатию. Это характерно как для аксиально-симметричных пучков, так и ленточных пучков. Уже в ранних работах (см., например, [1, 2] и ссылки в них) были получены формулы, проведены расчеты и построены графики, иллюстрирующие влияние тепловых скоростей электронов в пучках, формируемых электростатическими пушками. Но фактором, уменьшающим расплывание теплового пучка, когда невозможно перейти к меньшим компрессиям пучка из-за ограниченной термоэмиссии катода, является магнитное поле в области пушки и его величина на катоде, что не учитывалось в указанных работах. Поэтому в [3] изложен метод учета влияния начальных скоростей электронов в ленточных электронных пучках, который является дальнейшим развитием метода для анализа тепловых пучков, представленного в [4]. Метод основан на параксиальном приближении, но, тем не менее, позволяет получить достаточно полную информацию о характеристиках теплового пучка.

В данной работе метод [3] применен для исследования влияния начальных скоростей электронов в сходящихся ленточных пучках, формируемых пушками с частичной магнитной экранировкой катода и транспортируемых в однородном магнитном поле. Результаты представлены в виде обобщенных графических зависимостей, которые можно использовать для оценки этого влияния в электронно-оптических системах (ЭОС) с различными параметрами электронного пучка, а также для моделирования ЭОС с учетом теплового движения электронов.

1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Эффективность взаимодействия теплового электронного пучка с высокочастотным полем электродинамической структуры и его токопрохождение в пролетном канале во многом зависит от распределения плотности тока по сечению пучка и его конфигурации. Разработанный в работе [3] метод и полученные уравнения позволяют определить условную границу с заданным токосодержанием и распределение плотности тока по сечению в тепловом пучке при максвелловском распределении начальных поперечных скоростей электронов. Уравнения получены с применением криволинейной системы координат, используемой в методе синтеза ЭОС сходящихся ленточных электронных пучков [5], и их решение дает информацию о том, в какой мере тепловой пучок отличается от ламинарного. Суть метода заключается в определении траекторий двух характерных электронов, один из которых покидает кромку катода с нулевой начальной скоростью (нетепловой электрон), а второй вылетает из центра катода, имея начальную поперечную скорость (тепловой электрон). В параксиальном приближении траектории любых электронов, вылетающих из произвольных точек катода с произвольными поперечными скоростями, выражаются через траектории характерных электронов, что позволяет, используя максвелловское распределение начальных скоростей, определить основные интегральные характеристики теплового пучка. Уравнения имеют вид [4]

$$q''_{\rm H} + \frac{1}{2}q'_{\rm H}\left(\frac{u'}{u} + 4\frac{\phi'}{\phi}\right) + \frac{in(x_1)(n_0^2 - 1)}{2\phi u n_0}(q_{\rm H} - 1) = \frac{iq_{\rm H}}{2\phi u} \left[\frac{1}{q_{\rm H}} \operatorname{erf}\left(\frac{q_{\rm H}}{q_{\rm T}}\right) - 1\right],$$
(1)
$$q''_{\rm H} + \frac{1}{2}q'_{\rm H}\left(\frac{u'}{u} + 4\frac{\phi'}{2}\right) + \frac{1}{2}q'_{\rm H}\left(\frac{u'}{u} + 4\frac{\phi'}{u}\right) + \frac{1}{2$$

$$+ \frac{in(x_1)(n_0^2 - 1)}{2\varphi u n_0} q_{\mathrm{T}} = \frac{iq_{\mathrm{T}}}{2\varphi u} \left[\frac{1}{q_{\mathrm{H}}} \operatorname{erf}\left(\frac{q_{\mathrm{H}}}{q_{\mathrm{T}}}\right) - 1 \right],$$
⁽²⁾

$$\varphi'' + \frac{u'}{2u}\varphi' + \frac{u''}{2u}\varphi + \frac{in(x_1)}{2u}\left[n(x_1)\frac{\varphi}{\varphi_0} - \frac{n_0^2 - 1}{n_0}\right] = \frac{i}{2u^{3/2}},$$
(3)

где $q_{\rm H}(x_1)$, $q_{\rm T}(x_1)$ — функции, описывающие траектории нетеплового и теплового электронов соответственно, x_1 — нормированная продольная криволинейная координата; $\phi(x_1)$ — нормированная функция, описывающая граничную траекторию ламинарного пучка, ϕ_0 — значение этой функции в кроссовере пушки; n_0 — превышение рабочего магнитного поля над бриллюэновским полем $B_{6p} = 1.04 \times 10^{-3} \sqrt{p_{\mu}U_0/ds}$, Тл, p_{μ} — микропервеанс, мкА/В^{3/2}, U_0 — ускоряющее напряжение, В, d и s — толщина и ширина пучка, мм; $n(x_1)$ — текущее превышение; $u(x_1)$ — нормированное к U_0 осевое распределение потенциала; $i = 0.0952 p_{\mu}/\mu\mu_1$, $\mu = \Phi_0/l$, $\mu_1 = s/l$, $\phi_0 = d/2\Phi_0$ (Φ_0 и l – нормировочные величины поперечных и продольных размеров).

Уравнение (3) является уравнением внутренней задачи синтеза сходящихся ленточных электронных пучков и описывает формирование ламинарных пучков при частичной магнитной экранировке катода [5]. Распределение плотности тока по поперечной криволинейной координате q_2 , т.е. по сечению теплового пучка, дается формулой

$$j(x_1, q_2) = \frac{1}{2} j_{\kappa} \frac{\varphi_{\kappa}}{q_{\mu} \varphi} \times \left[\operatorname{erf} \left(\frac{q_{\mu}}{q_{\pi}} \left(\frac{q_2}{q_{\mu}} + 1 \right) \right) - \operatorname{erf} \left(\frac{q_{\mu}}{q_{\pi}} \left(\frac{q_2}{q_{\mu}} - 1 \right) \right) \right],$$
(4)

где erf(*u*) – интеграл вероятности, $j_{\rm k}$ – плотность тока на катоде, $\varphi_{\rm k} = \varphi(0)$, в расчетах полагается $\varphi_{\rm k} = 1$, что можно сделать выбором нормирующей величины Φ_0 . Долю тока в пределах условных границ теплового пучка, отстоящих симметрично от плоскости $q_2 = 0$ на величину q, определяем по формуле

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} + 1 \right) \operatorname{erf} \left(\frac{q_{\rm H}}{q_{\rm T}} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} + 1 \right) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} - 1 \right) \times \\ \times \operatorname{erf} \left(\frac{q_{\rm H}}{q_{\rm T}} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} - 1 \right) \right) + \frac{q_{\rm T}}{2\sqrt{\pi}q_{\rm H}} \times$$
(5)
$$\times \operatorname{exp} \left(-\frac{q_{\rm H}^2}{q_{\rm T}^2} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} + 1 \right)^2 \right) - \frac{q_{\rm T}}{2\sqrt{\pi}q_{\rm H}} \operatorname{exp} \left(-\frac{q_{\rm H}^2}{q_{\rm T}^2} \left(\frac{q}{q_{\rm H}} - 1 \right)^2 \right).$$

Интегрирование уравнений (1), (2) проводим от плоскости x_1 вблизи катода с начальными условиями $a_n(x_1) = 1$, $a'_n(x_1) = 0$:

$$\int dx = \frac{1}{2} \int dx$$

$$q_{\rm T}(x_{\rm l}) = \frac{n_0 p}{n_0^2 - 1} \sin\left[\left(18 \frac{i \phi_0^3}{\phi_{\rm K}^4}\right)^{1/6} \frac{\left(n_0^2 - 1\right)}{n_0} x_{\rm l}^{1/3}\right], \quad (6)$$

$$q'_{\rm T}(x_1) = \frac{p}{3} \left(18 \frac{i\varphi_0^3}{\varphi_{\kappa}^4} \right)^{1/6} x_1^{-2/3} \times \\ \times \cos \left[\left(18 \frac{i\varphi_0^3}{\varphi_{\kappa}^4} \right)^{1/6} \frac{(n_0^2 - 1)}{n_0} x_1^{1/3} \right],$$
(7)

где $p = 0.06\sqrt{s/d\lambda}$ — параметр теплового пучка, $\lambda = \sqrt{p_{\mu}U_0/T}$ — параметр тепловых скоростей. При расчетах тепловой электрон, двигаясь в верхней полуплоскости, может при некоторых значениях продольной координаты x_1 достигать центральной плоскости и пересекать ее. Так как движение электронов пучка симметрично относительно этой плоскости, то в программе предусмотрено "отражение" электрона от плоскости $q_2 = 0$.

2. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В уравнениях (1)–(3) и формулах (6), (7) параметры электронного пучка входят в комплексы *i*. n_0, p , а распределение потенциала $u(x_1)$ и магнитного поля $n(x_1)$ представлены в нормированном виде. Поэтому решение уравнений не требует задания конкретных электрических и геометрических параметров электронного пучка. Это означает, что электронные пучки, имея различные параметры, но одинаковые значения указанных комплексов и формируемые ЭОС, в которых нормированные распределения потенциала и магнитного поля также одинаковы, будут подобны как по конфигурации, так и по распределению плотности тока в сечении. Иначе говоря, указанные комплексы следует рассматривать как критерии подобия для теплового пучка, придавая которым определенные значения можно моделировать системы формирования электронных пучков с разными параметрами. Так, например, нормированной полуширине ϕ_0 ламинарного пучка в кроссовере, входящей в уравнения (1)-(3) и формулы (6), (7), соответствует линейная компрессия $S_0 = 1/\phi_0$, если катод плоский, и несколько меньшая компрессия с точностью до величины $\mu^2 \ll 1$, если катод цилиндрический (см. [5, с. 1129]). Тем самым выбор значения ϕ_0 означает выбор компрессии пушки, но не конкретных размеров катода или толщины пучка.

Исследование влияния тепловых скоростей электронов в электронных пучках, формируемых пушками с частичной магнитной экранировкой катода, проводили поэтапно. На первом этапе для выбранных нормированных параметров ламинарного пучка (превышение n₀ магнитного поля над бриллюэновским полем, линейная компрессия S_0 , значение параметра *i*) интегрировали уравнения (3) так, как это изложено в [5]. Определяем функцию $\phi(x_1)$, описывающую граничную траекторию ламинарного пучка, распределения потенциала $u(x_1)$ и магнитного поля $n(x_1)$, которые обеспечивают формирование электронного пучка с нормированной полутолщиной Ф₀ в кроссовере, согласованно входящего в область рабочего магнитного поля. На втором этапе интегрировали уравнения (1), (2), используя найденные функции $\phi(x_1), u(x_1), n(x_1), u$ для выбранного значения р параметра теплового пучка находили функции $q_{\rm H}(x_1), q_{\rm T}(x_1)$. Затем по формуле (4) определяли распределение плотности тока по сечению теплового пучка, т.е. по координате q_2 , а по формуле (5) — конфигурацию $q(x_1)$ теплового пучка для заданной величины токосодержания в его границах. Эти характеристики теплового пучка наиболее важны в области пролетного канала, где величины q_2 и $q(x_1)$ имеют простой смысл. В пролетном канале функция $\phi(x_1)$, описывающая граничную траекторию ламинарного пучка, принимает постоянное значение ϕ_0 , и криволинейная система координат, связанная с этой функцией, переходит в декартовую систему координат¹. Поэтому значению поперечной криволинейной координаты q_2 , входящей в формулу (4), будет соответствовать декартова поперечная координата $y = q_2 \phi_0 \Phi_0$, а значению $q(x_1)$ в формуле (5) — условная полутолщина теплового пучка $d_{T}/2 = q(x_1) \phi_0 \Phi_0$. Учитывая, что ламинарный пучок в пролетном канале имеет полутолщину $d/2 = \phi_0 \Phi_0$, получаем $q_2 = 2y/d$ (т.е. q2 совпадает с текущей координатой y, нормированной к полутолщине пучка), а величина $q(x_1) = d_T/d$, т.е. показывает во сколько раз поперечные размеры *d*_т теплового пучка при заданном токосодержании в его границах отличаются от размеров ламинарного пучка.

В отличие от ламинарного пучка тепловой пучок в пролетном канале пульсирует с чередованием узлов и пучностей. Поперечные размеры теплового пучка в пучностях определяют уровень его заполнения и токопрохождения в пролетном канале. Поэтому важно знать, в какой мере реальный тепловой пучок будет отличаться от соответствующего ламинарного пучка и какие условия должны быть выполнены, чтобы отличие в конфигурации пучков было в допустимых пределах. Расчеты относительных поперечных размеров *а* в пучностях теплового пучка от линейной компрессии S₀ ламинарного пучка были проведены при различных значениях величин р и n₀ для случая, когда электронный пучок формируется электронной пушкой с цилиндрическим катодом. Результаты представлены на рис. 1, где величины р и n_0 выступают как параметры.

Зависимости рис. 1 хорошо подтверждают факт сдерживающего влияния магнитного поля и влияния компрессии S₀ ламинарного пучка на расплывание соответствующего теплового пучка. Видно, что с увеличением магнитного поля возмущение теплового пучка уменьшается, а увеличение компрессии приводит к большему расплыванию пучка при том же отношении рабочего магнитного поля к бриллюэновскому полю и неизменном параметре р теплового пучка (в этом случае увеличение компрессии связано с увеличением высоты катода). Увеличение же параметра *р* при неизменном n_0 также приводит к больше-

```
к декартовой имеют вид [5]: \frac{x}{l} = x_1 - \mu^2 q_2^2 \frac{\varphi(x_1) \varphi'(x_1)}{2},
\frac{y}{l} = \mu q_2 \varphi(x_1) \left[ 1 - \mu^2 q^2 \frac{\varphi'^2(x_1)}{2} \right]. В пролетном канале \varphi'(x_1) = 0, \varphi(x_1) = \varphi_0, x = x_1 l, y = q_2 \varphi_0 \Phi_0.
```

¹ Формулы перехода от криволинейной системы координат



Рис. 1. Зависимость в пролетном канале относительных поперечных размеров в пучностях теплового пучка от линейной компрессии ламинарного пучка для нескольких значений превышения рабочего магнитного поля: $n_0 = 2$ (a), 3 (б), 4 (в), 5 (г), 6 (д), 7 (е), и различных значений параметра теплового пучка: p = 0.06 (1), 0.12 (2), 0.18 (3), 0.24 (4), 0.3 (5), 0.36 (6), 0.42 (7), 0.48 (8). Величина токосодержания в границах теплового пучка 0.99.

му расплыванию пучка. Величина этого параметра зависит от значения параметра тепловых скоростей $\lambda = p_{\mu} U_0/T$ и отношения *s/d* ширины пучка к его толщине. Меньшим значениям λ соответствуют меньшие ускоряющие напряжения и большие температуры катода, что только усиливает влияние тепловых скоростей электронов на структуру пучка. К этому приводит также и уменьшение первеанса пучка. Физически последнее объясняется тем, что в пучках с большим пер-

веансом конфигурация пучка в большей мере определяется пространственным зарядом пучка, а не тепловым движением электронов. Если же увеличивается ширина пучка *s*, то это проявится в уменьшении линейной (на единицу ширины пучка) плотности тока и к проявлению эффекта, аналогичному эффекту в низкопервеансных пучках, т.е. к большему влиянию начальных скоростей электронов на конфигурацию пучка. Если же возрастание отношения *s/d* связано с уменьшением толщины пучка, то ясно, что возмущение пучка



Рис. 2. Геометрия электродов пушки: фокусирующий электрод (*1*), анод (*2*), граничная траектория ламинарного пучка (*3*), распределение магнитного поля (*4*), радиус кривизны катода $R_{\rm kp} \approx 5.7$ мм, высота катода $H \approx 0.75$ мм (a); конфигурация теплового пучка в области транспортировки при токосодержании 0.99 (*1*), 0.9 (*2*), 0.7 (*3*), 0.5 (*4*), 0.3 (*5*) в его границах. Штриховой линией показана граница ламинарного пучка (6).

проявится сильнее в ЭОС с тонким пучком, чем в ЭОС, у которых толщина пучка больше. В большинстве случаев при расчетах конкретных ЭОС параметры p и n_0 не будут совпадать со значениями на рис. 1. Поэтому для более точной оценки расплывания теплового пучка, можно провести дополнительные несложные вычисления. Так, если компрессия ламинарного пучка есть \tilde{S}_0 , превышение фокусирующего поля \tilde{n}_0 и параметр теплового пучка \tilde{p} , то справедлива приближенная формула для условной границы $\tilde{q}(\tilde{p}, \tilde{n})$ теплового пучка

$$\tilde{q}\left(\tilde{p},\tilde{n}_{0}\right)\approx q(p,n_{0})+\left(\frac{\nabla q}{\nabla p}\right)_{n_{0}}\left(\tilde{p}-p\right)+\left(\frac{\nabla q}{\nabla n_{0}}\right)_{p}\left(\tilde{n}_{0}-n_{0}\right),$$
(8)

в которой функции $q(p, n_0), \left(\frac{\nabla q}{\nabla p}\right)_{n_0}, \left(\frac{\nabla q}{\nabla n_0}\right)_p$ следу-

ет определять из графиков рис. 1, используя значения p, близкие к \tilde{p} , и значения n_0 , близкие к \tilde{n}_0 .

Зависимости рис. 1 позволяют также целенаправленно выбирать параметры ламинарного пучка, при которых соответствующий тепловой пучок будет уверенно транспортироваться в пролетном канале. При этом следует помнить, что всегда должно быть выполнено условие $s/d \ge 1$, так как при выводе рабочих уравнений использована модель бесконечно широкого пучка². В качестве примера проведем моделирование ЭОС с параметрами: микропервеанс $p_{\mu} = 0.05$, ускоряющее напряжение $U_0 = 16000$ В, толщина ламинарного пучка d = 0.05 мм, ширина s = 1 мм. Плотность тока ламинарного пучка достигает ~200 А/см². Такую плотность тока может обеспечить только компрессионная оптика. Примем, что эмиссионная способность катода такова, что необходимый ток пучка может быть получен, если компрессия пучка будет не менее $S_0 \sim 15$. Пусть температура катода T = 1300 K, тогда в этой ЭОС параметр тепловых скоростей λ ≈ 0.615 и параметр теплового пучка $\tilde{p} \approx 0.34$. Если принять, что тепловой пучок по уровню токосодержания 0.99 не должен превышать в пучностях поперечные размеры ламинарного пучка в $\tilde{q} \approx 1.4$ раз, то это может быть достигнуто при соответствующем уровне \tilde{n}_0 рабочего магнитного поля. Для определения уровня магнитного поля ñ₀ воспользуемся зависимостями рис. 1 и формулой (8). Из рис. 16 для компрессии $S_0 = 15$ и для значения параметра p = 0.36, близкого к параметру \tilde{p} при $n_0 = 3$, находим входящую в формулу (8) величину $q(p, n_0) \approx 1.66$. Величину $(\Delta q/\Delta p)n_0 \approx 2.17$ вычисляем по значениям величин $q(p, n_0)$ при p = 0.3 и p = 0.36 на рис. 16. Аналогично определяем величину $(\Delta q/n_0)_p \approx 0.39$, используя значения величин $q(p, n_0)$ на рис. 16 и 1в для превышений магнитного поля $n_0 = 3$ и $n_0 = 4$ при p = 0.36. Подставляя эти значения в приближенную формулу (8), определяем превышение рабочего магнитного поля над бриллюэновским полем, оно равно $\tilde{n}_0 \approx 3.55$. При указанных выше параметрах пучка и найденном \tilde{n}_0 методом синтеза [5] рассчитываем электронную пушку с частичной магнитной экранировкой катода, а по уравнениям (1)-(3) и формулам (4), (5) - конфигурацию теплового пучка для ряда значений токосодержания в его условных границах³.

Геометрия пушки, осевое распределение магнитного поля, конфигурация теплового пучка в

² Более строго для модели бесконечно широкого пучка должно быть выполнено в области пушки условие $s/(dS_0) \ge 1$. Но, повидимому, это условие можно для сходящего пучка ослабить, так как текущая толщина пучка в пушке уменьшается.

³ Расчеты по уравнениям (1)–(3) при $\tilde{n}_0 \approx 3.55$ и токосодержании 0.99 дают превышение условной границы теплового пучка в пучностях над ламинарным пучком в ~1.37 раза.



Рис. 3. Распределение плотности тока по сечению теплового пучка в узлах (*1*) и пучностях (*2*).

пролетном канале представлены на рис. 2. Из рисунка видно, что в узлах тепловой пучок не отличается от ламинарного пучка по толщине при одних и тех же значениях токосодержания, в пучностях же условная граница теплового пучка тем заметнее отходит от соответствующей границы ламинарного пучка, чем больше величина токосодержания. При малых величинах токосодержания границы ламинарного и теплового пучка совпадают. На рис. 3 представлено распределение плотности тока по сечению пучка в узлах и пучностях. Отношение $q_{\rm H}/q_{\rm T}$, от которого зависит распределение плотности тока, в узлах и пучностях имеют значение $q_{\rm H}/q_{\rm T} \rightarrow \infty$ и $q_{\rm H}/q_{\rm T} \approx 2.7$ соответственно. Поэтому плотность тока в сечении пучка постоянна в первом случае и изменяется во втором. Темп изменения плотности тока различен по мере удаления от центральной плоскости пучка y = 0, но до значений $y \approx 0.01$ мм плотности тока в ламинарном и тепловом пучках почти совпадают. Это объясняет совпадение границ этих пучков на рис. 2 при малых значениях токосодержания.

Ранее отмечалось, что все расчеты были проведены для электронно-оптических систем с цилиндрическим катодом. Для сопоставления был проведен расчет электронно-оптической системы с плоским катодом и теми же самыми параметрами, которые были у ЭОС на рис. 2. Получено хорошее совпадение по конфигурации теплового пучка и распределению плотности тока по его сечению. Геометрия пушек и распределение магнитного поля в пушках различаются незначительно, осевая длина пушки с плоским катодом несколько больше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования влияния поперечных тепловых скоростей электронов в сходящихся ленточных электронных пучках показали, что использованный для этих исследований метод дает возможность оперативно и достаточно полно получать информацию о характеристиках теплового пучка. Этот метод совместно с методом синтеза и уточняющими расчетами ЭОС по программам анализа целесообразно применять при разработке электронно-оптических систем для источников излучения *О*-типа коротковолнового диапазона.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-02-00666).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Алямовский И.В. Электронные пучки и электронные пушки. М.: Сов. радио, 1966.
- 2. Молоковский С.И., Сушков Ф.Д. Интенсивные электронные и ионные пучки. М.: Энергоатомиздат, 1991.
- 3. Гамаюнов Ю.Г., Патрушева Е.В. // РЭ. 2019. Т. 64. № 5. С. 498.
- 4. *Кирштейн П., Кайно Г., Уотерс У.* Формирование электронных пучков. М.: Мир, 1970.
- 5. Гамаюнов Ю.Г., Патрушева Е.В. // РЭ. 2017. Т. 62. № 11. С. 1126.